

会よりのお知らせ

○ 昭和 62 年度第 5 回編集委員会

昭和 62 年 9 月 16 日 (水) に東京, 本郷の学士会分館において開催され, 「光学」各号の編集状況と企画などについて報告と審議が行なわれました。

○ ホログラフィック・ディスプレイ研究グループ よりのお知らせ

●第 2 回ホログラフィック・ディスプレイ研究会の報告
昭和 62 年 8 月 28 日 (金) 午後 2 時から 5 時まで東京, 六本木の東京大学生産技術研究所において, 昭和 62 年度第 2 回研究会が開催されました。都心の便利な場所でもあり 50 名の参加を得, 積極的なディスカッションが行なわれ盛況でした。当日の演題は, ①連続視域型の三次元テレビジョン(東大生研・濱崎襄二), ②最近の銀塩感光材料のホログラム適性 (沼津工業高専・池上皓治), ③立体画像システムでなにを表現するか? (キャノン・桑山哲郎) で, 濱崎氏の講演の間には, 研究室で講演内容の実演をしていただき, ここでも熱心なディスカッションが行なわれました。(凸版印刷 岩田藤郎)

●第 3 回ホログラフィック・ディスプレイ研究会の予定

日 時: 昭和 62 年 11 月 27 日 (金) 14:00~17:00
場 所: 京都工芸繊維大学工業短期大学部

〒606 京都市左京区松ヶ崎橋上町
(今回は当研究グループとして初めての地方開催です)

演 題: 1. 再生像の鮮明化

久保田敏弘 (京都工芸繊維大学)

2. 大谷における大型ホログラムの撮影について 斎藤隆行 (富士写真光機)

3. ホログラフィーと芸術

山崎 均 (兵庫県立近代美術館)

問合せ先: 〒606 京都市左京区松ヶ崎橋上町
京都工芸繊維大学工業短期大学部写真工学科
久保田敏弘
電話 075-791-3211

または

〒260 千葉市弥生町 1-33

千葉大学工学部画像工学科

岡田勝行

電話 0472-51-1111 内線 2874

○ 微小光学研究グループよりのお知らせ

●第 26 回微小光学研究会の予定

日 時: 昭和 62 年 11 月 24 日 (火) 13:00~17:40

場 所: 東京工業大学長津田キャンパス

総合研究館 大会議室

東急田園都市線つくし野駅下車

内 容: 1. 国際学会参加報告

① MOC '87 ② ICO-14

③ ECOC '87 ④ ISOM '87

2. 第 48 回応用物理学会学術講演会 (秋季)
よりマイクロプロティックス関連のトピックス

参加費: 1,000 円 (Microoptics News 代を含む)

問合せ先: 〒151 東京都渋谷区代々木 1-35-5 万田ビル

光エレクトロニクスサロン内

微小光学研究グループ事務局 野口康彦

電話 03-320-0492

○ 視覚生理光学研究グループよりのお知らせ

●昭和 62 年度冬期視覚生理光学研究会の予定

日 時: 昭和 63 年 1 月 28 日 (木) 午後~30 日 (土) 午前

場 所: 妙高簡易保険保養センター

電話 0255-86-2454

参加費: 約 1,7000 円 (宿泊費, 朝夕食込み)

定 員: 40 名

申込締切: 昭和 62 年 11 月 30 日 (月)

問合せ先: 〒260 千葉市弥生町 1-33

千葉大学工学部画像工学科 矢口博久

電話 0472-51-1111 内線 2941

○ 光学懇話会協賛のシンポジウムのご案内

●理研シンポジウム・計測自動制御学会第 3 回光応用計測部会講演会 「新しい光応用技術—空間フィルターによる画像計測—」

日 時: 昭和 62 年 11 月 27 日 (金) 10:00~17:10

場 所: 理化学研究所レーザー棟会議室

東武東上線, 営団地下鉄有楽町線と光市駅下車徒歩約 15 分

主 催: 理化学研究所光学計測研究室

計測自動制御学会光応用計測部会

協 賛: 応用物理学会光学懇話会ほか

演 題: ①イントロダクトリー・トーク (理研・山口一郎), ②空間フィルター検出器を用いた実

時間フーリエ分光法(理研・岡本隆之ほか),
 ③電子的に構成した空間フィルターによる運動計測(電通大・三橋 渉ほか), ④可変形空間フィルター検出器による2次元 Walsh-Hadamard 変換(アンリツ・稲垣慎太郎ほか), ⑤光ファイバー干渉センサー(理研・中島俊典ほか), ⑥光空間フィルターを用いた表面粗さ計測(三菱重工・川田則幸ほか), ⑦空間フィルターによる土石流・河川流表面速度計測(滋賀大・板倉安正), ⑧2次元ランダム運動群のマクロ計測(東工大・大野浩之ほか), ⑨等間隔干渉縞の形成とその応用(理研・中橋末三), ⑩クロージング・リマーク(東工大・小林 彬)

参加費:無料

参加申込:不要(直接,会場へお越しください)

問合せ先:〒351-01 埼玉県和光市広沢 2-1

理化学研究所光学計測研究室 中島俊典

電話 0484-62-1111 内線 3242

○第4回色彩工学コンファレンスのご案内

昭和62年11月11日(水)~12日(木)に東京,青島の富士写真フィルム東京本社ホールにおいて第4回色彩工学コンファレンス(第33回光学四学会連合講演会)が開催されます。プログラム等の詳細については9号巻末綴込みの案内をご覧ください。なお,参加は当日も受け付けておりますので興味をお持ちの方は直接会場にお越しください。

○日本機械学会創立90周年記念事業第950回講演会「オプトメカトロニクス」のご案内

主催:日本機械学会精密・情報機械委員会,創立90周年記念事業オプトメカトロニクス講演会実行委員会

協賛:応用物理学会光学懇話会ほか

日時:昭和62年11月26日(木),27日(金)

場所:学習院大学創立百周年記念会館

JR山手線目白駅下車徒歩約5分

内容:26日

9:30 光ファイバー応用〔一般講演〕

10:35 ホログラム干渉〔一般講演〕

13:00 〔招待講演〕

①半導体製造装置におけるオプトメカトロニクス 大輪武司(東芝総研)

②情報機器におけるオプトメカトロニクス 板生 清(NTT)

③超精密測定におけるオプトメカトロニクス 山田啓文(計量研)

④光散乱法による半導体格子欠陥の検出

小川智哉(学習院大理)

15:10 イメージセンサ・情報機器〔一般講演〕

16:35 精密測定・操作〔一般講演〕

27日

9:30 粒子測定〔一般講演〕

10:35 三次元計測〔一般講演〕

13:00 〔特別講演〕

「オプトメカトロニクスについて」

大園成夫(東工大)

14:10 精密測定〔一般講演〕

参加費:2,000円(正員・准員および協賛団体の会員) 3,000円(会員外),学生は無料

論文集:2,000円(参加登録者,その他は3,000円)

問合せ先:〒151 東京都渋谷区代々木 2-4-9

(社)日本機械学会 電話 03-379-6781

○第18回画像工学コンファレンスのご案内

昭和62年12月9日(水)~11日(金)に東京,大手町の農協ホールにおいて開催されます。プログラム等の詳細については9号巻末綴込みの案内をご覧ください。なお,参加ご希望の方はお早めにお申込みください。

○5th International Conference on Optical Fiber Sensors (OFS '88)のご案内

日時:昭和63年1月27日(水)~29日(金)

場所:New Orleans, Louisiana, U.S.A.

問合せ先:日本電気(株)無線企画室 上野義人

電話 045-932-1111

○I.C.O. International Topical Meeting on Optical Computingのご案内

日時:昭和63年8月30日(火)~9月2日(金)

場所:Toulon, France

問合せ先:〒105 東京都港区西新橋 2-7-4 第20森ビル(財)光産業技術振興協会 石原 聰

電話 03-508-2091

(Call for Papers ご入用の方は返信先を表記した封筒を同封してお申込みください)